

Strausz Tamás

*1935- ben született Budapesten.
Vegyészmérnöki oklevelének száma: 39/1959.*

Pályáját a Híradástechnikai Kutató Intézetben kezdte, és jogutódjánál, a Mikroelektronikai Vállalatnál dolgozott 1984-ig. Szakterülete a vékonyréteg és félvezető technológia volt. A vékonyréteg technikák hazai elterjesztéséért Munkaérdemrendet kapott, és többedmagával Akadémiai díjban részesült. 1977-ben tudományos igazgatóhelyettes, majd igazgató lett. A mikroelektronika kiemelt állami program szakmai részét irányította 1983-ig. 1984-ben a KFKI Mikroelektronikai Kutató Intézetében helyezkedett el, ahol 4 évig tudományos igazgatóhelyettesként is dolgozott. Ez idő alatt jórész az ő szervezésével hozták létre a szakmai tevékenység feltételeit mai napig biztosító nagytisztaságú laboratóriumot. Emellett egyik szervezője volt a ma már nem létező Interbip cégnek. Ők indították újra Gyöngyösön a félvezetőgyártást, és fenntartották a ma is működő szenzor ágazatot. 1993-tól 2006-ig a KFKI átszervezése során létrehozott ún. Jogutód Intézet igazgatója volt. Feladata a pénzügyi helyzet rendezése és a telephely működőképességének fenntartása volt. Ebben az időszakban nyolc éven keresztül, választott tisztségviselőként az MTA Vagyonkezelői kuratóriumának elnöke volt. Az MTA érdekében végzett munkájáért 2007-ben Lovagkereszt kitüntetést kapott. 1996-ban többedmagával kezdte meg az amerikai-magyar tulajdonban létrejött Dunasolar Napelemgyártó Rt. szervezését, melynek 1997-2002-ig vezérigazgatója volt. Ez a vállalkozás a közvetlen műszaki értéke mellett jelentősen hozzájárult a hazai félvezető szakma fennmaradásához. 2007-óta az Energosolar cég műszaki tanácsadója. A cég napelem gyártó gépsorokat készít, fejleszt és értékesít, valamint fejleszti és forgalmazza a vékonyréteg napelem technológiát.

Az Egyetem Szenátusa **aranydiploma** adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.